

半導体製造を支える、洗浄装置で

# No.1 Global Share

※当社調べ

半導体の進化を加速させる



Wet Station  
FC-3100

Spin Scrubber  
SS-3300S

Spin Processor  
SU-3400

WEBサイト



製品ラインアップ

洗 浄

コータ・デベロッパ

熱処理

検 査

計 測